

A HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES LEGÚJABB FEJLESZTÉSEI AZ ANYAGTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN

Időpont: 2019. június 5. Helyszín: Danubius Hotel Aréna

9:00-9:30 Érkezés, regisztráció

9:30-9:35 Megnyitó

9:35-10:00 **A HITACHI elektron- és atomerőmikroszkópok – történeti áttekintés**, Száraz Sándor, UNICAM Kft.

10:00-10:30 **TM4000Plus – Az anyagtudósok svájci bicskája**, Vida Ádám, Bay Zoltán Alk. Kut. Közh. Kft.

10:30-11:00 Kávészünet

11:00-11:30 **FlexSEM 1000 II – Élvonalbeli megoldások kompakt kivitelben**, Kis Viktor, UNICAM Kft.

11:30-12:00 **SU3800/3900 - High-performance extendable W-SEM: evolution of technology**, Soto Nakatsuru, Hitachi High-Technologies

12:00-13:30 Ebédészünet

13:30-14:10 **Electron Microscopy Sample preparation: Hitachi Methods and Applications**, Yu Sugimoto, Hitachi High-Technologies

14:10-14:40 **Optodigitális mikroszkópia – Az Olympus DSX család**, Vida László Krisztián, Unicom Kft.

14:40-15:10 **Next generation analytical FE-SEM technology and applications**, Soto Nakatsuru, Hitachi High-Technologies

15:10-15:40 **Hitachi's latest Triple beam FIB-SEM technology and applications**, Yu Sugimoto, Hitachi High-Technologies

15:40-16:00 Kérdések és diszkusszió

16:00-16:05 Zárszó, Száraz Sándor, UNICAM Kft.

